PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-138482

(43) Date of publication of application: 22.05.2001

(51)Int.CI.

B41F 17/14

H01J 9/02

(21)Application number : 11-327124

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

17.11.1999

(72)Inventor: TOYODA OSAMU

TOKAI AKIRA

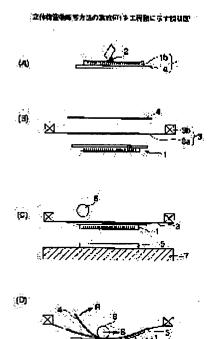
KIBUNE MOTONARI BETSUI KEIICHI

(54) METHOD AND APPARATUS FOR TRANSFERRING THREE- DIMENSIONAL STRUCTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To smoothly transfer a three-dimensional structure in a good accuracy without considerable influence of the adhesive strength and the mold releasability of a structural material by using a sheet-like transfer intaglio, temporarily fixing the intaglio to a support, press bonding the material together with the intaglio to a base by utilizing the support, then releasing the temporary fixing, and thereafter releasing the intaglio so as to peel it from the base.

SOLUTION: The method for transferring a threedimensional structure comprises the steps of preparing a paste-like structural material for developing adhesive properties or adhesiveness after curing or semicuring, filling the material in recesses of a sheet-like transfer



intaglio having a plurality of arranged recesses, coating with the material, curing or semicuring the material, temporarily fixing the intaglio to a support, aligning the intaglio with a base, then press bonding the material of the state having the properties or the adhesiveness to the base together with the intaglio, releasing the temporary fixing of the intaglio by the support after

Searching PAJ Page 2 of 2

press bonding, removing the intaglio from the base 5, and then transferring the structure onto the base.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.05.2001

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3321129

[Date of registration] 21.06.2002

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2001-138482 (P2001-138482A)

(43)公開日 平成13年5月22日(2001.5.22)

(51) Int.CL?		織別記号	FΙ		· 7	~72~}*(参考)
B41F	17/14		B41F	L7/14	E	2H113
B41M	1/10		B41M	1/10		5 C 0 2 7
H01J	9/02		H01J	9/02	F	5 C 0 4 O
	11/02			11/02	В	

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 12 頁)

(21)出顧番号	特顧平11-32712月	(71) 出顧人 000005223			
		含土造株式会社	±		
(22)出版日	平成11年11月17日(1999.11.17)	神奈川県川崎市	市中原区上小田中4丁目1番		
		1号			
		(72)発明者 豊田 治			
-		神奈川県川崎1	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番		
		1号 富士通信	株式会社内		
		(72)発明者 遊海 章			
		神奈川県川崎市	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番		
		1号 富士通	株式会社内		
		(74)代理人 100065248			
		弁理士 野河	信太郎		
			最終質に続く		

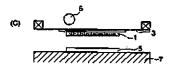
(54) 【発明の名称】 立体構造物転写方法及びその装置

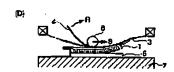
(57)【要約】

【課題】 立体構造物転写方法及びその装置に関し、シ ート状の転写凹版を用い、この転写凹版を支持具に仮置 定し、支持具を利用して構造材料を転写凹版と共に基板 に圧着後、仮固定を解除し、その後シート状の転写凹版 を墓板からピールするように剥離することにより、構造 材料の粘着強度や離型性にそれほど影響されることな く、良好な精度でスムーズに転写が行えるようにする。 【解決手段】 硬化または半硬化後に钻着性または接着 性が発現するペースト状の構造材料を用意し、複数の凹 部が配列されたシート状の転写凹版の凹部に前記ペース ト状の構造材料を充填塗布して硬化または半硬化させ、 転写凹版を支持具に仮固定し、転写凹版と基板との位置 合わせを行った後、粘着性または接着性を有した状態の 構造材料を転写凹版と共に基板に圧着し、圧着後支持具 による転写凹版の仮固定を解除し、転写凹版を基板から 除去することにより基板上に立体構造物を転写する。









特開2001-138482

【特許請求の範囲】

【請求項1】 硬化または半硬化後に钻着性または接着 性が発現するペースト状の構造材料を用意し、複数の凹 部が配列されたシート状の転写凹版の凹部に前記ペース ト状の構造材料を充填塗布して硬化または半硬化させ、 転写凹版を支持具に仮固定し、

1

転写凹版と基板との位置合わせを行った後、粘着性また は接着性を有した状態の構造材料を転写凹版と共に基板 に圧着し、

圧着後支持具による転写凹版の仮固定を解除し、 転写凹版を基板から除去することにより基板上に立体機

造物を転写することを特徴とする立体構造物転写方法。 【請求項2】 転写凹版が ロール状に巻かれた連続シ ートに凹部が配列されたロールシートからなる請求項! 記載の立体構造物転写方法。

【請求項3】 ロールシートが両端に搬送用のスプロケ ット穴を有し、支持具がこのスプロケット穴に応じたビ ンを有し、それによって転写凹版が支持具の所定の位置 に仮固定される請求項2記載の立体構造物転写方法。

【請求項4】 支持具が、水平に配置されたフレーム内 20 にスクリーンが張設されそのスクリーンに柔軟性を有す る板が支持された転写版からなる請求項1記載の立体機 选物航军方法,

【請求項5】 支持具が、転写凹版を仮固定するための 吸着機構を具備し、その吸着機構が、チャックする領域 が分割された電磁チャック、真空チャック又は静電チャ ックからなり、転写凹版の仮固定の解除が、解除したい 部分の吸着機構のスイッチを切ることにより順久行われ る請求項!記載の立体構造物転写方法。

方から引っ張ることによりテンションを加えて転写凹版 を支持するクランプ機構からなる請求項1記載の立体機 造物転写方法。

【請求項7】 転写凹版と墓板との位置合わせが、転写 凹版と基板に複数のアライメントマークをあらかじめ設 けておき、水平方向の移動及び回転が可能なアライメン トテーブルに基板を献置し、転写凹版が支持具に仮置定 された後、転写凹版と基板とのアライメントマークが一 数するようにアライメントテーブルを水平方向に移動及 び回転させることにより行われる請求項!記載の立体機 造物転写方法。

【請求項8】 構造材料の基板への圧着、及び転写凹版 の仮固定の解除が、転写凹版の一端から他端へ連続的に 同時に行われる語求項1記載の立体構造物転写方法。

【請求項9】 構造材料の墓板への圧着、及び転写凹版 の仮固定の解除が、転写凹版の全体が基板に貼り着けら れた後、転写凹版の仮固定が解除されることにより行わ れる請求項1記載の立体構造物転写方法。

【請求項10】 請求項1~9のいずれか1つに記載の 方法により形成された立体構造物を育する基板アセンブ 50

【請求項11】 請求項10記載の基板アセンブリを用 いて製造されたプラズマディスプレイバネル。

【請求項12】 複数の凹部が配列されその凹部に粘着 性または接着性を有した構造材料が充填されたシート状 の転写凹版を搬送する鍛送機構と、

鍛送機構によって鍛送されてきた転写凹版を仮固定する ための支持具と

基板を戴置しての基板の位置を支持具に対して平行に移 10 動させることにより転写凹版と基板との位置合わせを行 うことが可能なステージと、

転写凹版と基板との位置合わせ後、転写凹版を背面から ローラーで押圧することにより粘着性または接着性を有 した状態の構造材料を転写凹版と共に基板に圧着するロ ールプレス機構と、

ロールプレス機構の押圧後、転写凹版の仮固定を解除す る解除機構と

転写凹版を基板から除去する除去機構とを備えてなる立 体構造物數写装置。

【請求項13】 「転写凹版が、ロール状に巻かれた連続 シートに凹版が配列されたロールシートからなる請求項 12記載の立体構造物転写装置。

【請求項14】ロールシートが両端に搬送用のスプロケ ット穴を有し、撥送機構がロールシート鍛送用のスプロ ケットを有するとともに、支持具が、転写凹版を所定の 位置に仮固定するためのスプロケット穴に応じたビンを 有してなる請求項12記載の立体構造物転写装置。

【請求項15】 支持具が、転写凹版を仮固定するため の吸着機構を具備し、その吸着機構が、分割して設けら 【請求項6】 支持具が、転写凹版の両端をつかんで双 30 れたチャック領域のスイッチを部分的に切ることにより 転写凹版の仮固定を順次解除することが可能な電磁チャ ック、真空チャック又は静電チャックからなる請求項1 2記載の立体構造物転写装置。

> 【請求項16】 転写凹版と基板が、両者の位置合わせ を行うためのアライメントマークを有し、ステージが、 基板を載置することが可能で、かつ転写凹版が支持具に 仮固定された後、転写凹版と基板とのアライメントマー クが一致するように基板を水平方向に移動及び回転させ ることが可能なアライメントテーブルを有してなる請求 40 項12記載の立体構造物転写装置。

> > 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、立体構造物転写方 法及びその装置に関し、さらに詳しくは、例えばプラズ マディスプレイパネル《PDP》のように前面側のガラ ス基板と背面側のガラス基板との間の表示領域内に隔壁 (リブ) のような立体構造物を有する墓板を製造するた めの立体構造物転写方法及びその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】立体構造物を有する墓板として、隔壁を

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS...

有するPDP華板を例に挙げて説明する。PDPは、一 対の基板(通常はガラス基板)を微少な間隔を設けて対 向配置し、周囲を封止することによって内部に放電空間 を形成した自己発光型の表示パネルである。

【0003】とのPDPには、一般に、放電空間を仕切 るように、高さ100~200 mm程度の隔壁(立体機 造物) が周期的に設けられている。例えば、蛍光体によ るカラー表示に適した面放電型PDPには、平面視直線 状または格子状の隔壁がデータ電極(アドレス電極とも によって、放電の干渉や色のクロストークを防止してい

【0004】上述の構造をもつPDP基板の作製法は、 ガラス基板上にデータ電極パターンを形成し、その電極 パターンに整合(アライメント)させるように隔壁を形 成してゆくプロセスが一般的である。この際の隔壁の形 成方法としては、さまざまな方法が提案され実施されて いる。代表的なものとしては、スクリーン印刷を繰り返 して隔壁を満層印刷する積層印刷法。プラスト粒子を吹 き付けて切削するサンドプラスト法、感光性材料層の凹 部に隔壁材料を埋め込んで感光性材料層を除去する坦め 込み法、隔壁に感光性材料を用いるフォトリン法、転写 用の母型(転写凹版)を用いて陽壁を基板に転写する転 写法などがあり、その中でも、最も低コスト化が期待で きる方法として転写法が注目されている。

【0005】転写法とは、上述したように隔壁を形成す るための漢または凹部が形成された転写凹版を用いて隔 壁を形成する方法である。手順としては、転写凹版の凹 部に隔壁材料を充填した後、それを基板に転写すること により隔壁を形成する。

【0006】との転写法で用いられる隔壁材料の転写手 法としては、各種の手法が提案されている。例えば、特 関平9-134676号公報に記載されているような、 凹版型に隔壁材料を充填した後、ヒートプレスにより基 板に隔壁材料を転写形成する手法などが知られている。 しかし、加熱処理を施す場合、型、隔壁材料、基板の膨 張等をすべて考慮に入れる必要があり、特に交差状の立 体構図パターンを重ね合わせる際には非常に複雑な計算 が必要となってしまう。この問題を回避するためには、 原則的に室温での転写が望ましい。

【()()()7】また、転写法で用いられる離型の処理方法 としては、平面状の凹版で転写して平面状のまま能型す る平販転写平面解型(全体を転写した後離型する)方式 や、ローラー面に沿って設けられた曲面状の凹版で転写 しながら離型するロール使用の曲面転写(転写の直後に 離型する〉方式が知られている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】転写法で用いられる転 写の処理方法の内、室温で行う例としては、特開平10 -326560号公銀に記載されているような、結音性 50 【0014】本発明によれば、転写の工程を圧着(貼

材料を使用した钻着転写の手法が知られている。この粘 着転写の手法は、室温で転写形成を行うことができるた め、寸法精度の良い転写が実現できるメリットがある。 【0009】しかし、この手法を用いて前述の平販転写 平面能型方式で隔壁の転写を行う場合、基板上に形成さ れた電極と転写形成する隔壁との位置合わせを行うため に、 基板と転写凹版とを平行に維持して転写を行う必要 があるので、転写後の転写凹版の離型も必然的に基板に 対して垂直に行わなければならず、このため、転写凹版 いう)の配列された基板上に設けられている。との陽壁 10 の修型にかなりの力が必要となり、転写材料と基板の粘 着強度、および、転写材料自体の強度を十分に大きくし なければ、転写時に転写すべき構造物が壊れてしまった り、転写できなかったりする問題が生じる。

> 【①①10】また、この钻着転写の手法を用いて前述の 曲面転写方式で隔壁の転写を行う場合、転写凹版をロー ラーに巻き付けるように固定して、転写と離型を同時に 行う必要があるので、転写材料と基板の粘着強度が転写 凹版と転写材料の粘着強度に比べて十分に大きくないか ぎり、転写物にシワがよってしまうか、ローラーが停止 してしまう。との問題は、転写形成する面積が大きくな るに従って飛躍的に大きな障害となる。

> 【①①11】本発明は、このような事情を考慮してなさ れたもので、シート状の転写凹版を用い、この転写凹版 を支持具に仮固定し、支持具を利用して構造材料(転写 材料)を転写凹版と共に基板に圧着後 仮固定を解除 し、その後シート状の転写凹版を基板からピールするよ うに剥離することにより、構造材料の結着強度や鮮型性 にそれほど影響されることなく、良好な精度でスムーズ に転写が行えるようにした立体機造物転写方法及びその 装置を提供するものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、硬化または半 硬化後に粘着性または接着性が発現するペースト状の機 造材料を用意し、複数の凹部が配列されたシート状の転 写凹版の凹部に前記ペースト状の構造材料を充填塗布し て硬化または半硬化させ、転写凹版を支持具に仮固定 し、転写凹版と基板との位置合わせを行った後、钻着性 または接着性を有した状態の構造材料を転写凹版と共に 基板に圧着し、圧着後支持具による転写凹版の仮固定を 40 解除し、転写凹版を基板から除去することにより垂板上 に立体構造物を転写することを特徴とする立体構造物転 写方法である。

【0013】すなわち、本発明においては、樽造紂料が 充填塗布されたシート状の転写凹版を支持具に仮固定し た後、転写凹版と基板との相対位置のアライメントを行 い、構造材料を転写凹版と共に基板に圧着して、仮固定 の解除により転写凹版を支持具から解放させ、その後、 シート状の転写凹版を基板からピールするように剥離す ることにより、基板に立体構造物の転写形成を行う。

者) 工程と離型工程との2つの工程に分離し、鮮型工程 で、最も離型に無理な力が加わらないビール剥離が行え るようにしたので、構造付料の粘着強度や機械強度、転 写凹版の離型性の程度に関する制限が大幅に緩和され、 大面積領域における精度の高い立体構造物の転写形成が 可能となる。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明の立体構造物転写方法及び その装置は、主としてPDPの製造に好適に用いること ができる。

【①016】本発明において、立体構造物とは、型押し で成形可能なあらゆる形状の立体的な構造物を意味す る。例えば本発明をPDPの製造に適用する場合には、 隔壁のような構造物が立体構造物に相当する。

【0017】複数の凹部(または海)が配列されたシー ト状の転写凹版とは、平面状で自由に屈曲可能な基材 に、例えば立体構造物が隔壁であればその隔壁の母型が 形成されたものを意味する。基材と母型とは一体であっ てもよく、基材に母型が取り付けられたものであっても よい。この転写凹版の材料及び作製方法は、特に限定さ れることなく、公知の材料及び作製方法をいずれも使用 することができる。本発明では、転写凹版の材料とし て、セラミック系材料よりも比較的能型性の良いシリコ ンゴム系材料からなる転写凹版を使用することが好まし い。また基材としては、ある程度の柔軟性を有するもの が好ましい。

【①①18】転写凹版は、量産を考慮した場合、ロール 状に巻かれた連続シートに凹版が配列されたロールシー トとして用いることが望ましい。この場合、ロールシー トの両端には搬送用のスプロケット穴を設けておくのが 30 £41.

【①①19】シート状の転写凹版の凹部に充填塗布され たペースト状の構造材料とは、一般に転写材料と呼ばれ るものであり、例えば立体構造物が上記の隔壁であると した場合には、隔壁材料を意味する。この隔壁材料とし ては、特に限定されることなく、公知の材料をいずれも 使用することができる。例えば、低融点ガラス粉末、無 機物のフィラー、バインダー樹脂および有機溶媒からな るペースト状の隔壁材料を用いることができる。ペース 発現可能な程度に隔壁材料を硬化もしくは半硬化させて おく。陽壁材料の粘度は、無機微粒子、増粘剤、有機溶 媒 可塑剤および沈殿防止剤などの添加割合によって適 宜調整することができる。 なお、硬化または半硬化させ た後のペースト表面の粘着性を高めるには、複雑するバ インダー樹脂にガラス転移点の低い(Tც=-60~2 ①℃程度〉ものを用いることが望ましい。

【①①20】転写凹版を仮固定する支持具は、平面状又 はロール状のいずれの形態であってもよいが、ガラスな との平面基板に構造材料を転写する場合、支持されてい 50 るようにしてもよい。

るときには平面状であることが望ましい。また、平面状 である場合には柔軟性を有するものであることが望まし い。このような支持具は、例えば水平に配置されたフレ ーム内にスクリーンが張設されそのスクリーンに柔軟性 を有する板が支持された転写版で構成することができ る。転写凹版がスプロケット穴を有するロールシートで ある場合には、支持具側にもスプロケット穴に応じたビ ンを設けておくことが望ましく、これにより転写凹版を 支持具の所定の位置にプリアライメントすることができ 10 る。

【0021】本発明において、仮固定は、樽造付料を転 写凹版と共に基板に圧着した後、転写凹版を支持具から 解放できるように、転写凹版を支持具に一時的に固定で きるものであればよい。

【0022】仮固定は、例えば、磁石、静電チャック、 真空チャック等の吸着機構を支持具に設けておくことに より行うことができる。磁石を用いる場合、あらかじめ 転写凹版の背面に鉄板やインバー板などの磁性を有する 支持板を形成しておき、シート状のゴム磁石で支持具を 20 介して転写凹版を支持具に吸着することにより仮固定を 行うことができる。

【0023】吸着機構に磁石を適用する場合、必ずしも 永久越石を用いる必要はなく、電磁石を用いてもよい。 電磁石を用いる場合は、支持具側に電磁石を配置し、転 写凹版に磁性を有する支持板を固定するか、磁性を有す る塗料を塗るか、磁性を有する粉体を転写凹版の構成材 料に含有させる等の処置を行えばよい。

【①①24】転写凹版が樹脂、ゴム、プラスチックのよ うな非磁性体である場合は、仮固定には真空チャックや 静電チャックなどの吸着機構を用いる。

【0025】この吸者機構は、チャックする領域が分割 された電磁チャック、真空チャック又は静電チャックを 用い、解除したい部分のスイッチを切ることにより転写 凹版の仮固定の解除を順次行うことができるように構成 しておくことが望ましい。

[0026] 仮固定は、上記の吸者機構以外に、転写凹 版と支持具との対向面にマジックテープや粘着性の弱い 繰り返し貼り剝がしができる粘着剤を用いて行うように してもよい。あるいは、転写凹版と支持具の対向面の一 ト状の隔壁材料の充填塗布後は、粘着性または接着性が 40 方面に凹部を形成するとともに他方面に凸部を形成した 構造体を用い、とれらを互いにはめ合わせることにより 行うようにしてもよい。この場合、凹部と凸部は転写凹 版と支持具の対向面に直接形成してもよいし、あらかじ め形成した制脂性の構造体を転写凹版と支持具の対向面 に取り付けるようにしてもよい。

> 【1)027】また、転写凹版に柔軟性をもつ基材(例え は薄いステンレスインバー村で作製された支持板など) をあらかじめ取り付けておき、その基材を両端から引っ 張ってテンションをかけることにより転写凹版を支持す

【0028】墓板としては、ガラス、石英、シリコン等 の基板や、これらの基板上に、電極、絶縁膜、誘電体 層、保護膜等の所望の構成物を形成した基板が含まれ

【①①29】支持具が柔軟性を有する平面板である場 台、転写凹版と墓板との位置合わせ (アライメント) は、転写凹版を基板に対して平行に維持して基板に対面 させることにより行うことが望ましい。この位置合わせ は、転写凹版と垂板に複数の位置決めマーク(アライメ ントマーク)をあらかじめ設けておき、水平方向の移動 10 るロールシートである場合には、支持具に、転写回版を 及び回転が可能なアライメントテーブルに基板を載置 し、転写凹版が支持具に仮固定された後、転写凹版と基 板とのアライメントマークが一致するようにアライメン トテーブルを水平方向に移動及び回転させることにより 行うことができる。転写凹版と基板とのアライメントマ ークの一致は、アライメントマークを拡大鏡等で拡大し て合致させることにより正確に行うことができる。

【0030】構造材料の基板への圧着、及び転写凹版の 仮固定の解除は、転写凹版の一端から他端へ連続的に同 時に行うようにしてもよい。また、転写凹版の全体が基 板に貼り着けられた後、転写凹版の仮固定を解除するよ うにしてもよい。

【①①31】転写凹版の墓板からの除去は、シート状の 転写凹版を鑑部からピールするように基板から剥離する ことにより行うことが望ましい。

【0032】転写凹版を蟇板から除去して、基板上に立 体構造物を転写した後は、立体構造物が例えば隔壁であ れば、焼成することにより隔壁を形成することができ る。鰾成は、鰾成炉にて行う。焼成雰囲気や温度はペー くは窒素雰囲気中で焼成する。焼成温度は500~58 0.0で行う。

【①①33】別の観点によれば、本発明は、上記の立体 構造物転写方法により形成された立体構造物を育する基 板アセンブリ、及びこの墓板アセンブリを用いて製造さ れたプラズマディスプレイパネルである。

【①①34】さらに別の観点によれば、本発明は、複数 の溝が配列され凹部にベースト状の構造材料が充填塗布 されて粘着性が発現可能な程度に硬化もしくは半硬化さ れたシート状の転写凹版を搬送する搬送機構と、搬送機 40 機によって鍛送されてきた転写凹版を仮置定するための 支持具と、基板を就置しての基板の位置を支持具に対し て平行に移動させることにより転写凹版と基板との位置 合わせを行うことが可能なステージと、転写凹版と基板 との位置合わせ後、転写凹版を背面からローラーで押圧 することにより構造材料を転写凹版と共に基板に圧着す るロールプレス機構と、ロールプレス機構の押圧後、転 写凹版の仮置定を解除する解除機構と、転写凹版を基板 から除去する除去機構とを備えてなる立体構造物転写装 置である。

【0035】本鉄體において、転写凹版は、ロール状に 巻かれた連続シートに凹版が配列されたロールシートと して用いることが望ましい。この場合、鍛送機構にスプ ロケットを設けるとともに、ロールシートの両端に鍛送 用のスプロケット穴を設けておくのがよい。

【0036】転写凹版を仮固定する支持具は、例えば水 平に配置されたフレーム内にスクリーンが張設されその スクリーンに柔軟性を有する板が支持された転写版で模 成することができる。転写凹版がスプロケット穴を有す 所定の位置にプリアライメントするためのスプロケット 穴に応じたピンを設けておくことが望ましい。

【①①37】支持具には、転写凹版を仮固定するための 吸着機構を設けておくことが望ましい。その場合、吸着 機構は、分割して設けられたチャック領域のスイッチを 部分的に切ることにより、転写凹版の仮固定を順次解除 することが可能な電磁チャック、真空チャック又は静電 チャックで構成することが望ましい。

【①①38】転写凹版と基板には、両者の位置合わせを 20 行うためのアライメントマークを設けておくことが望ま しい。また、ステージには、基板を載置することが可能 で、かつ転写凹版が支持具に仮固定された後、転写凹版 と墓板とのアライメントマークが一致するように墓板を 水平方向に移動及び回転させることが可能なアライメン トテーブルを設けておくことが望ましい。

【0039】以下、図面に示す実施例に基づいて本発明 を詳述する。なお、これによって本発明が限定されるも のではない。

【0040】図」は本発明の立体構造物転写方法及びそ ストや基板の種類によって異なるが、通常は空気中もし 30 の装置を用いて製造される隔壁を備えるPDPの構成を 示す斜視図である。

> 【10041】図において、10はAC駆動方式の3電極 面放電型のPDPである。PDP10は、ガラスからな る前面側の基板11と背面側の基板21とから構成され ている。

> 【① 042】前面側の基板11の内側面上には、表示ラ インし毎に面放電発生用のサスティン電極X、Yが水平 方向にほぼ平行に配置され、その上に誘電体層17、及 びMgOからなる保護膜18が形成されている。サステ ィン電極X, Yは、前面側の基板に設けられるため、! TOからなる透明電極12とCF/Cu/CFからなる 金属電極(バス電極)13とで形成されている。

【0043】背面側の基板21の内側面上には、下地層 22. アドレス放電発生用の複数のアドレス(データ) 電極A、及び誘電体層24が順次形成され、その上にア ドレス電極Aを挟むように放電を物理的に区分するため のストライプ状の多数の隔壁(リブ)29が垂直方向 (サスティン電極と交差する方向) にほぼ平行に設けら れており、陽壁間の細長い溝(凹部)内には蛍光体層2 50 8 R. 2 8 G. 2 8 Bが形成されている。 3 色の配置パ

(6)

ターンは、1列のセルの発光色が同一でかつ隣接する列 どうしの発光色が異なるストライプバターンである。

【0044】放電空間30には主成分のネオンにキセノ ンを混合した放電ガスが充填されており(封入圧力は約 500Torr)、蛍光体層28R、28G, 28Bは 放電時にキセノンが放つ斃外線によって局部的に励起さ れて発光する。

【①①45】次に、本発明の立体構造物転写方法及びそ の装置を用いて隔壁29を形成する方法について説明す る。

【0046】[実施例1]図2(A)~図2(D)及び 図3(A)~図3(C)は立体標造物転写方法の実施例 1を工程順に示す説明図である。

【0047】隔壁材料充填工程

まず、隔壁の母型が形成されたシート状の転写凹版1の 凹部にペースト状の隔壁材料2を塗布により充填した 後、後の圧者工程で粘着性または接着性が発現可能な程 度に硬化もしくは半硬化させる(図2(A)参照)。

【①①48】シート状の転写凹版1は、基材1aと隔壁 の母型1りとが一体となったものであり、シリコンゴム 系の材料を用いて公知の方法で作製されている。この転 写凹版2は平面状で自由に屈曲可能である。

【①①49】ペースト状の隔壁材料2としては、硬化後 に钻着性が発現するような钻着性樹脂をビークルに含む ような低融点ガラスペーストか、硬化後に紫外線を照射 することで粘着性が発現するような樹脂をピークルに含 むような低融点ガラスペーストを使用する。

【①①50】繁外線硬化樹脂をピークルに含むような低 融点ガラスペーストを用いる場合には、この時点では、 完全に紫外線硬化させない程度の半硬化状態にしてお く。なお、硬化もしくは半硬化の状態で、陽壁材料に適 度な柔らかさや粘着性を確保するために可塑剤や増粘剤 を混入することが望ましい。

【0051】仮固定工程

次に、隔壁対応の凹部内に隔壁材料とが充填された転写 凹版1を、ステンレス板3aがメッシュテンションでフ レーム3 りに支持された。例えばスクリーン印刷版の中 央部に、厚さ方向に柔軟性のあるステンレス板を貼り着 けた転写版のような支持具3に仮固定する(図2(B) 参照)。この仮固定では、隔壁材料2を転写凹版1と共 40 に墓板に圧着した後、転写凹版1を支持具3から解放で きるように、転写凹版1を支持具3に一時的に固定す

【りり52】との仮固定は永久磁石による吸着機構によ り行う。すなわち、あらかじめ転写凹版1の基材1aに 鉄板やインバー板などの磁性を有する支持板を形成して おき、シート状のゴム磁石4を用い、このゴム磁石4で 支持具3のステンレス板3 a ごしに転写凹版1を吸着す るととにより行う。

版1に柔軟性をもつ基材(例えば薄いステンレスインバ ー付で作製された支持板など) 3 c をあらかじめ取り付 けておき、その基材3cの両端をクランプ支持具4cを 用いてクランプし、転写凹版lを矢印Kで示す方向に引 っ張ってテンションを加えることにより、転写凹版1を 支持するようにしてもよい。

【1) () 5.4 】アライメント工程

次に、転写凹版1が仮固定されている支持具3を1~3 mm程度のクリアランスを設けて基板5に平行に対向さ 19 せ、転写凹版 1 と基板 5 の相対位置のアライメントを行 う (図2 (C)参照)。

【0055】基板5は、図1で示したように、背面側の 基板21上に、下地層22、アドレス電極A、及び誘電 体層2.4 が形成されたものである。この場合、誘電体圏 24は特に形成されていなくてもよく、 隔壁材料と異な る材料、あるいは陽壁材料そのものを用いて陽壁と同時 に転写で形成するようにしてもよい。

【0056】転写凹版1と墓板5のアライメントは、転 写凹版 1 と基板 5 に複数のアライメントマークをあらか じめ設けておき、水平方向の移動及び回転が可能なアラ イメントテーブル?に基板5を就置し、転写凹版1と基 板5とのアライメントマークが一致するようにアライメ ントテーブル?を水平方向に移動及び回転させることに より行う。

【0057】圧着及び解放工程

次に、転写凹版 1 を背面から支持具3を介してプレスロ ーラー6で押圧しながら、プレスローラー6を矢印Sの 方向に移動させることにより、粘着性または接着性を有 した状態の隔壁材料2を転写凹版1と共に基板5に圧着 30 する、陽壁材料2が半硬化状態の紫外線硬化材料である 場合は、例えば基板5の背面側から紫外線を部分的に照 射し、陽壁材料2の完全硬化と基板5への接着を行う。 【10058】との圧者の際には、陽壁材料2の基板5へ の圧着と同時に、転写凹版1の仮固定の解除を、転写凹 版1の一端から他端へと連続的に行う。つまり、圧着と 同時に転写凹版裏面のゴム磁石4を随時矢印Rで示す方 向に引き剥がし、転写凹版 1 を解放してゆく (図2)

(D) 参照)。 転写凹版 1 は電磁チャック、真空チャッ り、静電チャック等の吸着機構で仮固定してもよく、そ の場合には、チャックする領域をあらかじめ分割してお き、仮固定を解除したい部分のスイッチを切ることによ りその部分の仮固定を解除してゆく。

【0059】とのように、墓板5に対し、転写凹版1を 圧着しながら支持具に対する仮固定状態を解除してゆく ことにより、基板5上に転写凹版1を貼り着けたまま転 写凹版1を支持具3から解放し、転写凹版1を墓板5上 に置き去る(図3(A)参照)。

【0060】図4で示したように、転写凹版1の両端を クランプ支持具4 c でクランプし、テンションをかけて 【0053】この工程では、図4に示すように、転写凹 50 転写凹版1を支持するようにした場合には、圧着完了後

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS...

にクランプを解除してやればよい。

【0061】鮮型工程

転写凹版1の圧着後、転写凹版1を矢印Pで示すよう に、ビールするように基板らから剥離することで、転写 凹版 1 を基板5から除去する(図3(B)参照)。この 時のビール角度は90°程度が好ましく、転写凹版1の 上面にサポートロールを転がしながら剥離してゆくこと が望ましい。このようにして、転写凹版1を基板5から 全て別離し、隔壁材料の転写を完了する(図3(C)参 照)。そして、その後、競成を行うととにより隔壁を形 10 カットする(モールドフィックスカット)。 成する。

11

【1)062】[実施例2]図5(A)~図5(C)は立 体構造物転写方法の実施例2を示す説明図である。

【0063】本実施例は、前述の実施例1と比較して、 隔壁材料充填工程、仮固定工程、アライメント工程、及 び離型工程については同じであるので、圧着及び解放工 程についてのみ説明する。

【0064】上述の真施例1のアライメント工程の後、 転写凹版1と基板5とのクリアランスが十分に小さく保 待でき、転写凹版1に無理な力が加わらない場合には、 転写凹版1を基板に圧着しながら支持具への仮固定を解 除するのではなく、転写凹版1の全体を基板5に貼り着 けた後、転写凹版1の仮固定を解除するようにしてもよ Ĺ,

【①①65】すなわち、隔壁材料2を転写凹版1と共に 基板5に圧者し(図5(A)参照)、転写凹版1の基板 5への貼り着けが終了した後(図5(B)参照)、転写 凹版1の裏面からゴム磁石4を矢印Rで示す方向に引き 剝がすことにより仮固定を一括で解除し、矢印Sで示す よろに転写凹版1を解放して基板5上に置き去る(図5 (C) 麥照)。

【10066】なお、図4で示したように、転写凹版1の 両端をクランプ支持具40でクランプし、テンションを 加えて転写凹版 1 を支持するようにした場合には 笑施 例1と同様に 圧着完了後にクランプを解除してやれば よい。その後の能型工程については実施例1と同様であ

【0067】 [実施例3] 図6(A)~図6(D)は立 体構造物転写方法の実施例3を示す説明図である。

【①①68】本実施例は、平面状の支持具の代わりに、 ロール状の支持具を用いる例である。すなわち、本実施 例においては、隔壁材料が充填された転写凹版をロール 状の転写治具に仮固定し、実施例1及び2と同様に、転 写凹版を基板に圧着しながら仮固定を解除し、その後ピ ール剥離する。

【0069】まず、シート状の転写凹版にペースト状の 隔壁材料を充填塗布した後、硬化もしくは半硬化させ て、ロール状に巻き込んだロールシート31を用意す る。そして、ロールシート31から転写凹版1を引き出 し、チャック領域が分割された電磁チャック、静電チャ 50 て実施例1~3の段取りで転写形成を行う。

ック、真空チャック等の吸着機構32を内部に具備した ロール状転写治具(ラミネートロール)33まで一対の 送りロール34で送る(図6(A)参照)。

【0070】次に、送られてきた転写凹版1をロール状 転写治具33に巻き付けながら鐵送ギア35で所定置鐵 送し、仮固定する(図6(B)参照)。この巻き付けの 際には、ロール状転写治具33に対して転写凹版1が所 定の位置にくるようにアライメントしながら巻き付け る。巻き付け後は、ロールシート31をカッター36で、

【0071】ロールシート31は、紙又は樹脂製の連続 シートに1パネル分の転写凹版を一定間隔で配置したも のであってもよいし、転写凹版を連続状態で配置したも のであってもよい。

【0072】ロールシート31の両端にはスプロケット 孔が開けられており、このスプロケット孔はロールシー ト31の鍛送の際に利用される他、ロールシート31を ロール状転写治具33に仮固定する際のプリアライメン ト、及び基板とのアライメント機構として利用される。 【りり73】次に、転写凹版1が仮固定されているロー ル状転写治具33を基板5に対してアライメントした 後、ロール状転写治具33を基板5に押し当て、隔壁材 料2を転写凹版1と共に基板5に圧着しながら吸着機構 32のチャック領域のスイッチを順欠切ることにより仮 固定を逐次解除してゆく。つまり貼り着けの完了した部 分から順次仮固定を解放してゆく(図6(C)参照)。 【0074】とのようにして基板5に転写凹版1を貼り 着けた後、転写凹版1をビール剥離して、隔壁材料2の 転写を行う(図6(D)参照)。この解型工程以後につ 30 いては実施例1と同様である。

【①①75】図?は転写凹版のロールシート31を作製 するための装置の一例の概要を示す説明図である。本例 は、転写凹版に隔壁材料を充填したロールシート31を 作製する例である。隔壁材料としては、溶剤蒸発がな い、あるいはあったとしても極めて少ない材料を用い る。例えば、硬化後に紫外線を照射することで钻着性が 発現する樹脂をピークルに含むような低融点ガラスペー ストや、紫外線硬化樹脂をピークルに含むような低融点 ガラスペーストを用いる。

【0076】本装置では、一方のロールに巻かれた転写 凹版シート41と他方のロールに巻かれたカバーシート 42をローラー43,44によって合わせ、その合わせ る際にダイ45を用いて両シート間に隔壁材料2を挟み 込むように充填した後、繁外線照射装置46で適度な紫 外線を照射して、陽壁材料2を硬化もしくは半硬化さ せ、それを巻き取ることでロールシート31を作製す

【① 077】隔壁材料2が充填された転写凹版を転写に 使用する際には、カバーシート42をあらかじめ剝がし

を示している。

【りり78】図8は転写凹版のロールシート31を作製 するための装置の他の例の概要を示す説明図である。本 例では、隔壁材料としては、硬化後に钻着性が発現する ような粘着性樹脂をピークルに含むような低融点ガラス ペーストを用いる。

13

【0079】本装置では、ロールに巻かれた転写凹版シ ート41をウェブ47に送り、ここでリップコータ48 を用いて転写凹版に隔壁材料2を充填後、ヒータ49又 は乾燥炉による乾燥硬化を経て、必要に応じてカバーシ ート42で被覆し、巻き取ることでロールシート31を 10 説明図であり、隔壁の転写形成を連続的に行うための例 作製する。リップコータ48は一例であって、スリット コータなど他のコート装置を用いてもよい。

【0080】図9は箕施倒1で示した方法を箕現するた めの立体構造物転写装置を示す説明図である。この図に おいて、51は隔壁材料を充填した転写凹版シート、5 2、53, 54、55, 56, 57はローラー、58は プレスローラー、59はスプロケット搬送機構、60は 巻き取りロール。61は巻き取ロールのガイドレール、 62は仮固定用の支持具、63は基板、64はステー ジ. 65はステージ上に配置されたアライメントテープ 20 ル、66はアライメント用カメラ、67は転写凹版シー ト51と基板63にそれぞれ設けられた位置合わせ用の アライメントマークである。

【0081】ローラー57は、シートテンションバッフ ァとしての機能を有している。巻き取りロール60は、 矢印Uで示す方向に移動可能であり、能型時にはガイド レール61に沿って図中上方に移動し、矢印丁で示す方 向に回転して転写後の隔壁材料のない転写凹版シートを 巻き取る。

【①①82】転写凹版シート51の両端にはスプロケッ ト孔が開けられており、このスプロケット孔は転写凹版 シート51の搬送の際に利用される。また、支持具62 にはスプロケット孔に対応するピンが設けられており、 スプロケット孔とピンにより転写凹版シート51を支持 具62の所定の位置にプリアライメントできるようにな っている。転写凹版シート51のスプロケット孔は基板 63とのアライメント機構としても利用される。

【0083】ステージ64は矢印Vで示す方向に移動可 能であり、離型時には図中右方向に移動する。アライメ ントテーブル65は、X方向に移動可能なXテーブル6 5 a と、Y方向に移動可能なYテーブル65 b と、回転 可能な回転テーブル65cから構成されている。

【①①84】転写凹版シート51と基板63の位置合わ せは、アライメント用カメラ66でアライメントマーク 67の位置を合わせることにより行う。支持具62に は、図示していないが、転写凹版シート51を仮固定す るための電磁チャック、静電チャック、真空チャック等 の吸着機構が内装されている。この吸着機構は、チャッ クする領域が分割して設けられており、この分割して設 より、転写凹版シート51の仮固定を順次解除するよう になっている。

【0085】なお、支持具62には、実施例1で示した スクリーン印刷版のような転写版を用いてもよい。ま た。シート単独のテンションでも寸法精度が許容される ような場合には、図4で示したように、テンションをか けて転写凹版シート51を支持するようにしてもよい。 【0086】図10(A)、図10(B)及び図10 (C) は図9で示した立体構造物転写装置の動作を示す

【①087】まず、転写凹版シート51の巻き取りを行 って、所望の転写凹版を支持具62の位置に移動させ る。そして、転写凹版を吸着機構で支持具62に仮固定 し、アライメントテーブル65により墓板63を移動さ せ、転写凹版と墓板63のアライメントを行う(図10 (A) 容照)。

【10088】次に、プレスローラー58で矢印しで示す 方向にロールプレスすることにより、隔壁材料の圧着を 行いながら、同時に吸着機構によって転写凹版の仮固定 を順次解除する(図10(B)参照)。

【0089】次に、プレスローラー58を待ち上げて、 図中左方向に移動させ、巻き取りロール60の位置を矢 印Mで示す方向に移動させて転写凹版シート51を巻き 取り、転写凹版シート51の移動に同期させてステージ 64を矢印Nの方向に移動させることにより、転写凹版 を矢印Pで示す方向にピールするように基板63から剥 離する (図10(C) 参照)。

【0090】とのようにして、シート状の転写凹版を用 30 い、隔壁材料の圧着の際には、転写凹版を支持具に仮置 定して圧者を行い、転写凹版の離型の際には、転写凹版 のシート性を利用したピール剝離が行えるようにするこ とにより、構造材料の粘着強度や機械強度、転写凹版の 離型性の程度に関する制限を大幅に緩和させることがで きる。

[0091]

【発明の効果】本発明によれば、転写の工程を圧着工程 と鮮型工程との2つの工程に分離し、鮮型工程で、最も 離型に無理な方が加わらないピール剥削が行えるように 40 したので、転写凹版を用いた立体標道物の転写形成によ る転写精度が向上する他、構造材料や転写凹版の材料に 要求される粘着強度や離型性の条件を緩和するととがで き、材料選択性の自由度が広がるとともに、本技術の適 用分野も広がる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の立体構造物転写方法及びその装置を用 いて製造されるPDPの構成を示す斜視図である。

【図2】立体構造物転写方法の実施例1を工程順に示す 説明図である。

けられたチャック領域のスイッチを部分的に切ることに 50 【図3】立体構造物転写方法の実施例』を工程順に示す

(9)

特闘2001-138482

16

説明図である。

【図4】 クランプ支持具を用いて転写凹版を支持した状 態を示す説明図である。

15

【図5】立体構造物転写方法の実施例2を示す説明図で ある。

【図6】立体構造物転写方法の実施例3を示す説明図で ある.

【図?】転写凹版のロールシートを作製するための装置 の一例の概要を示す説明図である。

【図8】 転写凹版のロールシートを作製するための装置 19 34 送りロール の他の例の概要を示す説明図である。

【図9】実施例1で示した方法を実現するための立体機 造物転写装置を示す説明図である。

【図10】図9で示した立体構造物転写装置の動作を示 す説明図である。

【符号の説明】

1 転写凹版

la 基材

1 b 陽壁の母型

2 隔壁材料

3.62 支持具

3a ステンレス板

3b 71-4

4 ゴム総石

5,63 基板

6 プレスローラー

7.65 アライメントテーブル

10 AC駆動方式の3電極面放電型のPDP

前面側の墓板

12 透明電極

13 金属電極 (バス電極)

17 誘電体層

18 保護膜

*21 背面側の墓板

22 下地層

24 誘電体層

28R. 28G. 28B 蛍光体層

29 陽壁

3 () 放電空間

31 ロールシート

32 吸着機構

33 ロール状転写治具

35 鍛送ギア

36 カッター

転写凹版シート

42 カバーシート

43, 44 ローラー

45 41

46 紫外線照射装置

4 7 ウェブ

48 リップコータ

20 49 ヒータ

51 転写凹版シート

52, 53, 54, 55, 56, 57 ローラー

58 プレスローラー

59 スプロケット銀送機構

6() 巻き取りロール

61 ガイドレール

64 ステージ

66 アライメント用カメラ

67 アライメントマーク

30 A アドレス電極

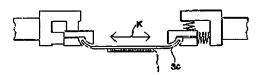
L 表示ライン

X、Y サスティン電極

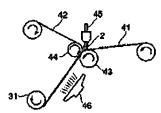
【図7】

クランプ支持具を用いて脳写凹版を支持した状態を示す説明図

[図4]



転写理解のロールシートを作製するための製造の一例の頻度を示す意用図

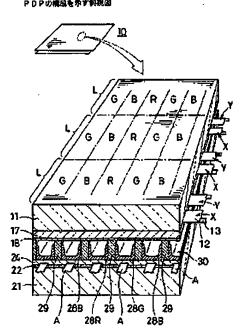


(10)

特闘2001-138482

[図1]

本発明の立体構造物板容力液及びその管理を用いて製造される PDPの構成を示す斡提図

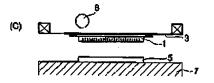


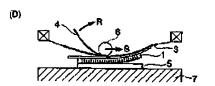
[2]

立体構造物収写方法の実施例1を工程順に示す説印図

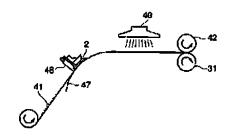








[図8]

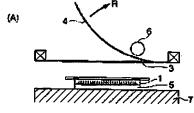


(11)

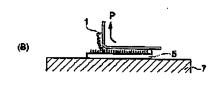
特闘2001-138482

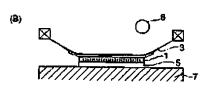
[図3]

【図5】 立体構造物態容方法の実施例1を工程項に示す説明図 立体構造物販写方法の実施例2を示す説明図

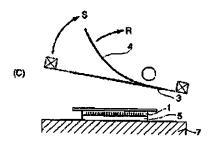






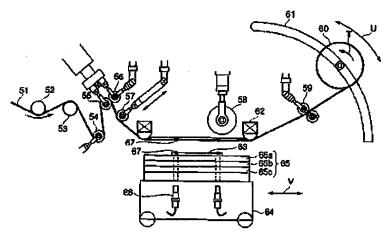






[図9]

実施例1で示した方法を実現するための立体構造物駐隊装債を示す部内部

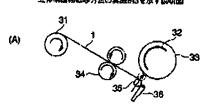


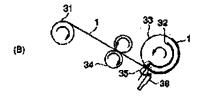
特開2001-138482

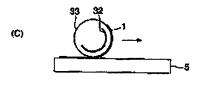
(12)

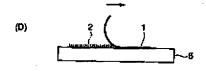
[図6]

文体構造物転写方法の実施が2を示す説明図



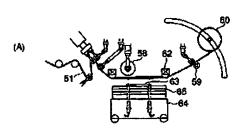


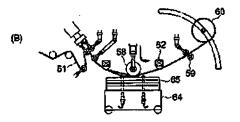


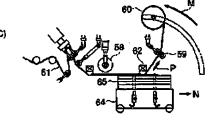


[図10]

図Bで示した立体構造物能写装置の動作を示す説明図







フロントページの続き

(72)発明者 木舩 素成

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 別井 圭一

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

Fターム(参考) 2H113 AA01 AA05 BA03 BB09 BB22 CA17 DA04 DA64

5C027 AA09

5C040 FA01 FA04 GA03 GA09 GB02

GF19 JA19 MA23